DISCHARGE ELECTRODE

Patent Number:

JP61284573

Publication date:

1986-12-15

Inventor(s):

KURIYAMA NOBORU; others: 01

Applicant(s)::

TOKUDA SEISAKUSHO LTD

Requested Patent:

<u>JP61284573</u>

Application Number: JP19850127487 19850612

Priority Number(s):

IPC Classification:

C23C14/36; C23F1/08

EC Classification:

Equivalents:

JP1619747C, JP2041584B

Abstract

PURPOSE: To surely generate plasma discharge by providing concentrically plural electrode members separated with a ring-shaped groove to the inside of a radiate closed magnetic field, allowing the electrodes to function as a cathode and providing an anode to the ring-shaped groove part.

CONSTITUTION: The magnets 2 are tightly stuck on a magnet supporting stand 1 made of iron in a concentric circle-shape to form a radiate closed magnetic field and the targets 3 made of a ferromagnetic material as a cathode are provided to the top face sides of the magnets 2. Still more the targets 3 are divided into a concentric circle-shape by forming the ring-shaped grooves 4 in the positions being the clearance parts of the magnets 2 and the peripheral faces of the targets 3 are made to a taper shape expanding to an upper part. The water-cooled anodes 5 are provided to the lower parts of the groove 4 parts of the targets 3 and plasma is prevented from penetrating between the anodes 5 and the targets 3. In this state, plasma is surely generated with the Penning principle by impressing high voltage between the anodes 5 and the targets 3.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑲ 日本国特許庁(JP)

: 10 特許出願公開

昭61-284573 ⑫公開特許公報(A)

@Int_Cl_4

識別記号

庁内較理番号

@公開 昭和61年(1986)12月15日

C 23 C C 23 F 14/36 7537-4K 6793-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

放電電極 図発明の名称

> 願 昭60-127487 到特

願 昭60(1985)6月12日 29出

耍 ⑦発 明者

昇

座間市相模が丘6丁目25番22号 株式会社徳田製作所内

明 者 砂発

規

座間市相模が丘6丁目25番22号 株式会社徳田製作所内

株式会社 徳田製作所 顖 创出

座間市相模が丘6丁目25番22号

外2名 弁理士 佐藤 20代 理 人

藤

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

成状溝により周心状に複数配置された電極部材 を、放射状に発生する閉鎖界内に配設し、上記器 極郡材をカソードとして機能させるとともに、上 記載極郎材の環状講郎分にアノードを配設したこ とを特徴とする放電電極。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は放電電極に係り、特にスパッタリング 装置の放電陰極等に適用される放電電極に関する。

(発明の技術的背景とその関題点)

従来、スパッタリングにおける放電機板には、 種々のものが適用されているが、過常、例えば、 同心円状に配置されたマグネットの上面に平板状 ターゲットを配設したいわゆるマグネトロン方式 と呼ばれるものが用いられている。このような故 電電板は、この電板と被処理物との間に高電圧を 印加し、これにより生じた電界とが直交する部分 にプラズマ放電を発生させることにより、上記タ ーゲット部材を飛放させて被処理物に被着させる ものである。

しかし、上記電極においてターゲット部材を強 磁性体により形成する場合には、マグネットによ り発生する磁力線がターゲットの内部を通過して しまい、プラスマ放電がしにくくなってしまうと いう欠点を有している。

(発明の目的)

本発明は上記した点に鑑みてなされたもので、 強磁性体からなる組修部材を用いた場合でも、確 実にプラズマ放電を発生させることができかつ、 従来の放電圧力より低い圧力で安定した放電が特 株する放電電極を提供することを目的とするもの である。

(発明の概要)

上記目的を達成するため本発明に係る放電電極

(充明の実施例)

以下、本発明の実施例を第1図乃至第3図を参 照して説明する。

第1回は本発明の一実施例を示したもので、、 は が 別のマグネット 文 行 台 1 上に は 、 マグネット 2 の 上 間 心 円 状 に 因 替 さ れ 、 この マグネット 2 の 日 値 性 体 か ら な る タ ー ゲ ット 3 が 配 数 さ れ て い る 。 こ の タ ー ゲ ット 3 が 配 数 さ れ て い よ 上 記 マグネット 2 の 間 障 が 水 実 施 例 に お い 溝 4 を 形 成 す る こ と に よ り 、

場を作用させることにより発生させるため、強強性体材料からなるターゲットであっても確実に欠ってきる。とができる。また、ット材料の飛取を確実に行うことができる。また、本実施例においては、従来のプラズマ発生手では10~3 Torr程度の真空域でのみスパッタリングを行うことができるのに対して、10~4~10~5 以下の姦真空域でもスパッタリングを行うことが可能となる。

また、第2回に示すように、アノード5をターゲット3の選4部分に配置するようにしても、 同様の効果を得ることができ、さらに、上記マグネット2は電磁石でもよいし、ターゲット3の周面にはテーバを形成しなくてもよい。

また、第3図は本発明の他の実施例を示したもので、ターゲット3は静肉状に形成され、ターゲット3の外周部分には、アノード6が配設されている。本実施例においては、高電圧の印加によりターゲット3の溝4部分のみならず、ターゲット3の上面部分においてもプラズマ7が発生するた

したがって、本実施例においては、プラズマ 7 を、ターゲット 3 をマグネットとして利用して 班

め、広範囲にわたってターゲット3材料を飛散させることができ、被処理物の均一な処理を行うことができる。

なお、本発明は平板状ターゲットを用いたスパッタリングのみならず、放強機権としてのターゲットを円筒状に形成したスパッタリング装置にも適用することができ、また、スパッタリング以外にイオンエッチングにおけるイオン番等に適用することもできる。

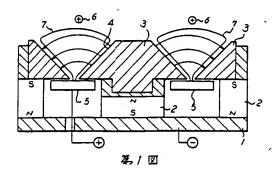
(発明の効果)

以上述べたように本発明に係る放電電極は、カソードとして機能する徴極部材の間標準部分・ドノードを配設してなり、強力が作用するので、ペニンク原理により電極部材が強強性体であって、もな、でフラズマを発生させることが可能となる等の効果を表する。

4. 図面の簡単な説明

第1 図乃至第3 図はそれぞれ本発明の一実施例 を示したもので、第1 図および第3 図は縦断面図、 第2 図は一部の縦断面図である。

1 …マグネット支持台、2 …マグネット、3 …ターゲット、4 … 溝、5 。6 … アノード、7 … ブラズマ。



出順人代理人 豬 鼢 清

